

電気電子工学委員会デバイス・電子機器工学分科会
エレクトロニクス産業と学術小委員会
(第 25 期・第 4 回)

1. 日 時 令和 5 年 3 月 2 0 日 (月) 12:00~14:00

2. 会 場 遠隔会議 (横浜国立大学)

3. 出席者 (12 名): 大橋委員*、中野委員*、森委員*、高木委員*、為近委員*、小野寺委員*、
富永委員*、若林委員、山本委員、藤島委員、小林委員、横田委員

(*は分科会委員、他は学術小委員会委員、敬称略) ※委員全 14 名中 12 名参加により、成
立。

4. 議 事

(1) エレクトロニクス産業と学術小委員会 第 3 回議事録 確認

(2) 公開シンポジウムの結果を踏まえて今後の活動について

(3) その他

5. 配布資料

資料 1 : 【議事次第】 エレクトロニクス産業と学術小委員会 (第 25 期・第 4 回)

資料 2 : 電気電子工学委員会デバイス・電子機器工学分科会エレクトロニクス産業と学術小委
員会第三回議事録

資料 3 : シンポジウム説明資料

6. 議事内容

(1): 電気電子工学委員会デバイス・電子機器工学分科会エレクトロニクス産業と学術小委
員会第三回議事録確認: 大橋委員長より、議事録の内容が紹介され、確認・承認された。

(2) 大橋委員長より 3 月 17 日に応用物理学会講演会にて開催された公開シンポジウム「こ
れからの半導体産業を牽引する人材育成と産学連携」について報告がなされた。

その後、シンポジウムに対する感想、コメントを交換し、今後の進め方について、議論をした。

最終的には、この後に開催予定の分科会での意見を含めて、今後の進め方・活動に反映させる
ことになった。

以上